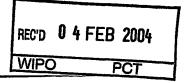


PCTFR 03/03404





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 19 NOV. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

OCUMENT DE PRIORITÉ

'RÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23

BEST AVAILABLE COPY







Code de la propriété intellectuelle - Livre VI LA PROPRIETE
LE DOCUMENTAL DE
LE DOCUMEN

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

	Páconió à l'INIDI		Cet imprimé est à remplir lisiblemer	nt à l'encre noire DB 540 W /260299	
REMISE DES PIÈCES V 2002			NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE		
UEU 75 INPI PARIS				B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	
Nº D'ENREGISTREMENT 0214459 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 19 NOV, 2002 PAR L'INPI			SNPE Service Propriété Industrielle 12, Quai Henri IV 75181 PARIS - CEDEX 04 FRANCE		
	and on donatas				
Vos références pe (facultatif) B. 1201			8	а	
Confirmation d'u	n dépôt par télécopie 🏻 🛚] N° attribué par l'IN	IPI à la télécopie		
🗵 NATURE DE L	A DEMANDE	Cochez l'une des 4 cases suivantes			
Demande de b	revet	H			
Demande de certificat d'utilité					
Demande divis	ionnaire				
	Demande de brevet initiale	N _o	Date _		
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date		
	d'une demande de			, ,	
	n Demande de brevel initiale	N _o	Date _		
IIIKE DE CII	VENTION (200 caractères ou	espaces maximum)			
Microactionne	eur pyrotechnique double eff	et pour microsystem	e et microsystème utilisant un te	l microactionneur	
	•				
DÉCLARATION DE PRIORITÉ		Pays ou organisation			
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE		Date//_			
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE		Pays ou organisation			
DEMANDE A	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation			
DEMINISE A	illeneone i iuniquise	Date			
		į.	tres priorités, cochez la case e	et utilisez l'imprimé «Suite»	
E DEMANDEU	D			ase et utilisez l'imprimé «Suite»	
		ਸ਼ S'il y a d'a।	itres demandeurs, cocnez la ca	ise et transez i imprime «Sure»	
Nom ou dénomination sociale		SNPE			
Prénoms					
Forme juridique		Société Anonyme			
N° SIREN		7 .1 .2 .0 .1 .3 .4 .3 .2			
Code APE-NAF		12 · 4 · 6 · A]			
Adresse	Rue	12, Quai Henri IV		,	
	Code postal et ville	75004 PARI	S		
Pays		FRANCE			
Nationalité		Française			
N° de téléphone (facultatif)		01.48.04.66.66			
N° de télécopie (facultatif)					
Adresse électronique (facultatif)					





REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES V 2002					
UEU 75 INFI PARIS					
Nº D'ENREGISTREMENT					
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI			DB 540 W /260899		
Vos références pour ce dossier : (facultatif)	B. 1201 - P1/6				
6 mandataire					
Nom					
Prénom					
Cabinet ou Société					
N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel					
Adresse Rue					
Code postal et ville					
N° de téléphone (facultatif)					
N° de télécopie (facultatif)					
Adresse électronique (facultatif)					
MI INVENTEUR (S)					
Les inventeurs sont les demandeurs	□ Oui ⊮ Non Dans c	e cas fournir une désign	ation d'inventeur(s) séparée		
RAPPORT DE RECHERCHE	Uniquement pou	Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)			
Établissement imméd ou établissement diffé	· 1				
Paiement échelonné de la redevance	Paiement en tro	1 			
A RÉDUCTION DU TAUX	Uniquement pou	Uniquement pour les personnes physiques			
DES REDEVANCES	Requise pour	Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)			
•		Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):			
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite» indiquez le nombre de pages jointes	1				
SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Carol WALIGORSKI	M	shigh.	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI		
Chef du Service Propriété Industrielle PG 10206	<i>'</i>	/	leite		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.







Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

 26 bis, rue de Saint Pétersbourg
 REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

 75800 Paris Cedex 08
 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécople : 01 42 94 86 54

 Page suite N° 1 . . / 1 . .

Réservé à l'INPI REMISE US PRESON 2002 **UEU 75 INPI PARIS** 0214459 Nº D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 829 W /260899 B.1201 - PI/6 Yos références pour ce dossier (facultatif) Pays ou organisation **DÉCLARATION DE PRIORITÉ** Date ______ Nº OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE Pays ou organisation N° Date ___/__/ LA DATE DE DÉPÔT D'UNE Pays ou organisation **DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE** No Date __ __ **5** DEMANDEUR Nom ou dénomination sociale **BIOMERIEUX** Prénoms Forme juridique Société Anonyme 14 .1 .7 .5 .9 .5 .4 .2 .8 N° SIREN Code APE-NAF 17 .4 .1 .3 [Chemin de l'Orme Adresse MARCY L'ETOILE Code postal et ville 69280 **Pays FRANCE** Nationalité Française : 22 N° de téléphone (facultatif) N° de télécople (facultatif) Adresse électronique [facultatif] **DEMANDEUR** Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique Nº SIREN Code APE-NAF Adresse Code postal et ville Pavs Nationalité N° de téléphone (facultatif) Nº de télécopie [facultatif] Adresse électronique (facultatif) VISA DE LA PRÉFECTURE 🔟 signature du demandeur **OU DU MANDATAIRE** (Nom et qualité du signataire) Carol WALIGORSKI

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI

Chef du Service Propriété Industrielle - PG. 10206

Le domaine technique de l'invention est celui des microactionneurs destinés à remplir des fonctions mécaniques, chimiques, électriques, thermiques ou fluidiques dans des microsystèmes, pour des applications microélectroniques comme les puces, ou biomédicales comme les cartes d'analyse intégrant la microfluidique ou synthèse chimique comme les microréacteurs.

Les microactionneurs sont des objets miniaturisés, réalisés dans des supports solides pouvant être semiconducteurs ou isolants, dans le but de former des
microsystèmes comme, par exemple, des microvannes ou des
micropompes dans des microcircuits de fluide, ou des
microinterrupteurs dans des microcircuits électroniques.

10

15

20

25

30

35

microactionneurs utilisant des effets Des électrostatique, piézoélectrique, électromagnétique et bimétallique existent depuis quelque temps déjà. nouvelle génération de microactionneurs commence à faire son apparition : ceux utilisant l'effet pyrotechnique. A le brevet WO 98/22719 décrit une vanne ce sujet, miniature pour le remplissage du réservoir d'un appareil de principe d'administration transdermique. Le repose la de cette vanne fonctionnement fragmentation d'un substrat provoqué par les de gaz combustion d'une charge pyrotechnique, ledit substrat séparant initialement une réserve de fluide et réservoir vide. Cette microvanne peut, selon une autre utilisée être avec variante de réalisation, enveloppe gonflable. Les gaz de combustion provoquent d'abord la rupture du substrat puis le gonflement de l'enveloppe dans le but de pousser un fluide afin de présentent le microvannes l'évacuer. Ces inconvénient d'émettre des fragments de substrat dans le microcircuit et de mélanger les gaz de combustion avec le fluide qu'elles sont censées libérer.

US 4,111,221 décrit une valve non Le brevet miniaturisée permettant d'interrompre une seule fois, le trois canalisations entre d'un fluide débit concourantes. Ce système de valve comporte un générateur gonfler vessie permettant de une qaz s'interposer au niveau de l'intersection entre les trois canalisations pour fermer complètement le circuit de fluide. Différentes variantes utilisant notamment piston déformant la vessie sous l'action de gaz sont également présentées dans ce document.

10

20

25

30

35

qui microactionneurs générale, les De facon microcircuits doivent être dans les interviennent performants au niveau des forces qu'ils délivrent, conserver un encombrement réduit et demeurer une entité entière et autonome durant leur fonctionnement, sans possibilité de se morceler pour éviter d'émettre des particules dans le microcircuit dans lequel ils sont sans possibilité de voir les intégrés, et combustion polluer ledit microcircuit. Dans le cas d'un pyrotechnie microcircuit de fluide, l'apport de la permet aux microactionneurs d'engendrer des forces de 1000 fois plus élevées que celles 100 à pression produites par des microactionneurs fonctionnant à partir d'une source piézoélectrique ou électrostatique. les gaz émis par la combustion de la charge pyrotechnique peuvent également servir à chauffer partie d'un micromécanisme se fluide ou une mélanger à lui.

Ą

Dans certaines applications, il pourra également s'avérer intéressant de disposer de microactionneurs pouvant être réactivés en sens inverse, par exemple, dans le cas d'une microvanne, après une ouverture ou une fermeture d'un circuit de fluide, pour obtenir respectivement la réouverture ou une nouvelle fermeture de ce circuit de fluide.

Le but de l'invention est donc de proposer un microactionneur performant, d'encombrement réduit, demeurant une entité entière et autonome durant son fonctionnement et pouvant être activé en sens inverse.

5

10

15

20

25

30

35

atteint microactionneur est par un comprenant une chambre, dite principale, réalisée dans un support solide et contenant une charge pyrotechnique, principale, ladite chambre principale hermétique et délimitée d'une part par des parois solides du support et d'autre part par une membrane déformable, de sorte que les gaz émis par la combustion pyrotechnique charge principale permettent d'accroître le volume de ladite chambre principale par déformation de ladite membrane, tout en maintenant intactes les parois solides de la chambre principale, ce microactionneur étant caractérisé en ce qu'il comporte des moyens d'évacuation des qaz de la chambre principale.

Autrement dit, les gaz émis par la combustion de la charge pyrotechnique sont sans aucune influence sur la géométrie de la partie solide de la chambre, que ce soit par déformation des parois ou par fragmentation de celles-ci.

Selon une particularité, les moyens d'évacuation combustion des émis la de la qaz par charge pyrotechnique sont activés lorsque la membrane déformée. La diminution de la déformation de la membrane provoquée alors par l'évacuation d'une quantité de gaz devra être suffisante pour activer en sens inverse le microsystème dans lequel est utilisé le microactionneur selon l'invention.

Ces moyens d'évacuation pourront être actionnables sur commande ou selon une variante, lorsque par exemple une pression seuil est atteinte dans la chambre principale.

Selon un premier mode de réalisation, les moyens canalisation comportent une des qaz d'évacuation d'évacuation débouchant à une extrémité dans la chambre principale et à une autre extrémité vers l'extérieur du support, la canalisation étant initialement obturée lors la membrane, les déformation de d'évacuation comportant également des moyens d'ouverture actionnés pour canalisation, l'évacuation des gaz par la canalisation de la chambre principale vers l'extérieur du support et provoquer ainsi le retour de la membrane dans sa position initiale si celle-ci est élastique.

10

15

∵ 20

2.5

30

35

Selon une deuxième mode de réalisation, les moyens au moins comportent qaz d'évacuation des canalisation d'évacuation débouchant à une extrémité dans la chambre principale et à une autre extrémité dans une autre chambre, dite secondaire, hermétique, initialement obturée d'évacuation étant canalisation la déformation de la membrane, lors de d'évacuation comportant également des moyens d'ouverture actionnés pour canalisation, la l'évacuation des gaz par la canalisation de la chambre principale vers la chambre secondaire et ainsi réduire la déformation de la membrane de manière suffisante pour activer en sens inverse le microsystème dans lequel est utilisé le microactionneur selon l'invention.

*

.

La mise en œuvre du microactionneur selon ces deux modes de réalisation, par exemple sur un microcircuit de fluide, permet d'obtenir une fermeture ou une ouverture du microcircuit de fluide suivie respectivement d'une ouverture ou d'une fermeture de ce microcircuit de fluide.

Selon une particularité de ces deux modes, la canalisation d'évacuation des gaz est formée dans le support.

Selon une particularité du deuxième mode, la chambre secondaire est réalisée dans le support.

Selon une autre particularité de ces deux modes de réalisation, la canalisation d'évacuation est obturée par un bouchon.

Selon une particularité, le bouchon est constitué d'une charge pyrotechnique.

Selon un mode de réalisation amélioré, une autre pyrotechnique, dite charge pyrotechnique charge secondaire, est logée dans l'une des deux chambres, cette charge pyrotechnique secondaire pouvant permettre lors de son initiation, après la réduction de déformation de la membrane provoquée par l'évacuation dans la chambre secondaire, une nouvelle qaz Grâce à cette charge déformation de la membrane. secondaire, l'actionneur être pyrotechnique peut réactivé une nouvelle fois.

10

15

· 20

25

30

35

La mise en oeuvre d'un microactionneur tel que défini ci-dessus et présentant cette dernière particularité, permet d'obtenir par exemple la fermeture d'un microcircuit de fluide suivie d'une ouverture, suivie d'une nouvelle fermeture du microcircuit. Le cycle inverse, ouverture/fermeture/ouverture, pourra également être obtenu en adaptant le dispositif.

Selon un premier mode de réalisation, les différentes charges pyrotechniques, c'est-à-dire la principale, la secondaire et celle constituant le bouchon, sont déposées chacune sur une piste conductrice chauffante avec par exemple une épaisseur de dépôt inférieure à $200\mu m$.

Selon un second mode de réalisation de l'invention, chacune des charges pyrotechniques, principale ou secondaire, enrobe un fil conducteur chauffant traversant la chambre où elle se situe, le diamètre dudit fil étant compris entre 10 μm et 100 μm .

Bien que ces deux modes d'initiation permettent plupart des cas, l'allumage de la la pyrotechnique considérée, il a quand même été constaté dans certaines configurations un problème lié à des pertes thermiques par conduction, dû à la mise en chauffant l'élément conducteur contact de support, ces pertes nécessitant un surcroît d'énergie pour parvenir à l'allumage de la charge, s'accompagnant réchauffement significatif d'un généralement microactionneur non souhaitable systématiquement. Donc selon un troisième mode de réalisation de l'invention, la piste conductrice chauffante est déposée sur charge pyrotechnique au moyen de techniques largement. éprouvées dans le domaine des microcircuits comme, par d'une peinture d'une ou exemple, le dépôt conductrice par sérigraphie ou jet d'encre, de façon à éviter tout contact direct entre ladite piste chauffante et le substrat.

10

15

20

25

30

35

Selon une particularité, chacune des charges pyrotechniques, principale ou secondaire, peut avoir la forme d'un film recouvrant une cavité creusée dans le support.

<u>.</u>.

45

:=

1.7.41

Ainsi, en isolant la charge pyrotechnique de tout support solide conducteur de chaleur, on parvient à réduire voire éliminer les pertes thermiques par conduction. Pour cette dernière configuration, on peut utiliser des matériaux énergétiques possédant une capacité filmogène comme, par exemple, le collodion.

La configuration pour résoudre au mieux le problème lié aux pertes thermiques par conduction, consiste donc à déposer la charge pyrotechnique sous forme de film sur une cavité du support et à assurer son initiation par une piste conductrice chauffante elle-même déposée sur ladite charge. Par ce biais, les contacts directs entre la piste chauffante et le support sont nuls et ceux entre la charge et ledit support sont quasi-inexistants.

de la miniaturisation des pyrotechniques, leur système d'initiation doit lui-même être d'encombrement réduit, tout en demeurant d'une grande fiabilité. De facon plus générale, il 5' également possible d'initier une charge pyrotechnique par d'autres moyens, et notamment ceux impliquant soit un cristal piézoélectrique, soit un rugueux, à condition qu'ils répondent à la double exigence de miniaturisation et de fiabilité, soit par un faisceau laser, l'énergie lumineuse pouvant alors être amenée jusqu'à la charge pyrotechnique par un guide d'onde ou une fibre optique.

De façon avantageuse, les charges pyrotechniques, principale, secondaire ainsi que celle constituant le bouchon, sont constituées par une composition à base de nitrocellulose.

10

15

î. 20

25

30

35

En effet, en raison de la très petite taille des charges pyrotechniques utilisées, leur masse n'excédant quelques microgrammes, il est particulièrement souhaité d'employer des compositions homogènes.

Selon un autre mode de réalisation préféré de l'invention, la charge pyrotechnique est constituée par du polyazoture de glycidyle.

De façon préférentielle, le volume de la chambre principale est inférieur à 1 cm³. Avantageusement, densité de chargement qui est le rapport de la masse de la charge pyrotechnique sur le volume de la chambre est compris entre 0,01 μ g/mm³ et 0,1 mg/mm³. Pour un volume de chambre donné, il est tout à fait possible de définir une charge pyrotechnique en terme de masse, géométrie et composition, apte à produire une énergie donnée.

Préférentiellement, la membrane est susceptible de se gonfler sous l'effet des gaz émis par la charge pyrotechnique. Suivant les besoins liés à l'utilisation đе l'actionneur, la membrane présenter des propriétés d'extensibilité plus ou moins marquées.

Selon un autre mode de réalisation préféré de l'invention, la membrane est souple et repliée dans ladite chambre, ladite membrane étant apte à se déplier sous l'effet des gaz émis par la charge pyrotechnique. Selon les configurations, la membrane peut être soit repliée sur elle-même, soit être repliée dans la chambre. De façon avantageuse, une fois que la membrane s'est dépliée sous l'effet des gaz, le volume final de la chambre est supérieur à son volume initial.

De façon préférentielle, la membrane est en matériau plastique et/ou élastique par exemple en téflon ou en latex. Avantageusement, pour des applications microélectroniques, la membrane peut être entièrement ou partiellement recouverte d'un matériau conducteur.

÷.

Ĵ.

1

. •

15

20

25

30

35

10

Ces microactionneurs peuvent à eux seuls assurer des fonctions au sein d'un microcircuit, comme par exemple, exercer une pression sur un fluide pour contribuer à le déplacer pour l'évacuer, mais ils sont plus généralement destinés à être inclus dans des microsystèmes.

Un microsystème est un dispositif multifonctionnel miniaturisé dont les dimensions maximales n'excèdent pas quelques millimètres. Dans le cadre d'un microcircuit de fluide, un microsystème peut, par exemple, être une microvanne ou une micropompe, et dans le cadre d'un microcircuit électronique un microinterrupteur ou un microcommutateur. Les microactionneurs sont réalisés semiconducteurs, comme supports ceux silicium par exemple, lorsqu'il s'agit d'une application microélectronique. Ils peuvent être conçus dans d'autres matériaux. comme du polycarbonate, pour applications et notamment dans le domaine biomédical. La conformation de la chambre est telle, que sous l'effet émis par la combustion de la des qaz

pyrotechnique, elle accroît son volume. La chambre peut contenir plusieurs charges pyrotechniques, non pas dans le but d'augmenter la pression interne de ladite chambre au moyen d'un allumage simultané desdites charges, mais de façon à maintenir un niveau de pression à peu près constant dans le temps, pour pallier une éventuelle relaxation prématurée de la chambre, notamment dans le des micropompes. Dans ce cas, l'initiation charges s'effectue de façon séquentielle, intervalles de temps prédéterminés. Préférentiellement, ladite chambre définit un espace hermétique une fois qu'elle s'est expansée. Autrement dit, une fois demeure combustion terminée, la chambre dans configuration correspondant à un état d'expansion maximum.

5

10

15

25

30

35

L'invention porte donc également sur un microsystème incluant un microactionneur selon l'invention, ce microsystème étant caractérisé en ce qu'il comporte une pièce solide, la déformation de la membrane provoquant le déplacement de la pièce solide. En effet, les gaz émis par la combustion de la charge pyrotechnique créent une surpression dans la chambre qui va avoir tendance à s'expanser par déformation de la membrane. La membrane vient alors au contact d'une pièce placée à proximité du microactionneur et lorsque les forces de pression atteignent une valeur seuil, elles provoquent le déplacement de ladite pièce.

Selon un premier mode de réalisation préféré d'un microsystème selon l'invention, la pièce solide est susceptible de venir obstruer une canalisation fluide, suite au pivotement de ladite pièce sous l'effet des gaz de combustion. Pour cette configuration où le microactionneur est utilisé dans le cadre microcircuit de fluide. le microsystème peut être assimilé à une microvanne à fermeture.

Selon un deuxième mode de réalisation préféré d'un microsystème selon l'invention, la pièce solide obstrue initialement une canalisation de fluide et le déplacement de ladite pièce par pivotement entraîne l'ouverture de ladite canalisation. Pour cette configuration, le microsystème peut être assimilé à une microvanne d'ouverture.

Selon l'invention, le microactionneur également des moyens d'évacuation des gaz permettant de réduire la déformation de la membrane. Préférentiellement, 1'ouverture đе la canalisation d'évacuation permet l'évacuation des qaz l'extérieur du support ou vers une chambre secondaire. La réduction de la déformation de la membrane est suffisante pour provoquer, selon le premier mode de réalisation, la réouverture du microcircuit de fluide, ou; selon le second mode de réalisation, une nouvelle fermeture du microcircuit de fluide.

:₂.

10

15

203

25

35

Selon l'invention, l'une des chambres peut contenir une autre charge pyrotechnique. Cette seconde charge pyrotechnique est destinée à être initiée après réduction de la déformation de la membrane, c'est-à-dire après la réouverture du microcircuit de fluide dans le cas du premier mode de réalisation ou après la nouvelle fermeture du microcircuit de fluide dans le cas second mode de réalisation. L'initiation de seconde charge crée une surpression de gaz dans les deux chambres, celles-ci étant reliées par la canalisation d'évacuation qui est ouverte depuis la rupture bouchon. Cette surpression crée une nouvelle déformation de la membrane qui vient alors de nouveau déplacer la pièce solide pour que celle-ci, dans le cas du premier mode de réalisation, referme le microcircuit de fluide ou, dans le cas du second mode de réalisation, ouvre de nouveau le microcircuit.

Avantageusement, la pièce solide qui vient obstruer la canalisation de fluide est surmontée d'une protubérance souple pour assurer une bonne étanchéité au niveau de la fermeture de ladite canalisation, ladite protubérance étant assimilable à un bouchon.

5

10

15

20

35

Selon un troisième mode de réalisation préféré d'un microsystème selon l'invention,

- i) une membrane souple est située dans un espace annulaire assimilable à une gorge et constituant la chambre principale,
 - ii) la charge pyrotechnique est située dans un espace annulaire assimilable à une gorge de plus petite dimension que celle dans laquelle est située la membrane souple et positionnée de façon concentrique par rapport à celle-ci, les deux gorges communiquant entre elles par au moins une ouverture,
 - iii) Une pièce solide plate vient en appui contre le support en coiffant l'espace annulaire dans lequel est situé la membrane souple, ladite pièce étant elle-même recouverte par une membrane élastique et obstruant une canalisation de fluide,
- de sorte que les gaz émis par la combustion de la charge entraînent le déploiement de la membrane souple située dans l'espace annulaire et provoquent le déplacement de la pièce plate, en induisant une aspiration de fluide dans l'espace que la membrane élastique crée en s'éloignant du support.

Pour cette configuration, le microsystème peut être assimilé à une micropompe à dépression et l'utilisation de plusieurs charges pyrotechniques à allumage séquentiel peut apparaître comme particulièrement appropriée, de façon à maintenir un niveau de pression

12

seuil minimum pendant un certain temps, et donc à éviter un reflux naturel prématuré du fluide.

l'invention, de moyens l'utilisation Selon d'évacuation des gaz vers la chambre secondaire peut permettre de réduire la déformation de la membrane. Après cette réduction de la déformation de la membrane, l'initiation d'une seconde charge pyrotechnique située chambres permet de créer deux des l'une deux chambres reliées par surpression dans les canalisation d'évacuation. Cette surpression provoque une nouvelle déformation de la membrane et ainsi une nouvelle aspiration de fluide dans l'espace que membrane crée en s'éloignant du support.

selon l'invention peut être Le microactionneur électroniques utilisé des microcircuits dans contribuant à la réalisation de microsystèmes tels que des microinterrupteurs ou des microcommutateurs. effet, la membrane qui délimite partiellement la chambre 20 et qui est recouverte entièrement ou partiellement d'un matériau conducteur peut se gonfler ou se déployer de ou ouvrir un microcircuit manière à venir fermer microactionneur électrique. même. le De l'invention muni d'une membrane souple non conductrice, peut déplacer une pièce solide conductrice de manière à fermer ou ouvrir un microcircuit électrique ou assurer la double fonction consistant d'abord à ouvrir microcircuit électrique puis, ensuite, à en fermer un autre.

30

35.

25

10

15

pyrotechniques microactionneurs l'invention ont l'avantage d'être performants et fiables en restant propres. Ils sont propres à deux titres; d'abord, ils demeurent intacts durant toute fonctionnement sans risque d'être leur phase de fragmentés, évitant de libérer des particules solides



parasites dans le microcircuit, ensuite, les gaz émis par la charge pyrotechnique sont emprisonnés dans la chambre qui délimite un espace hermétique, sans aucune possibilité d'envahir le microcircuit. De plus, microactionneurs pyrotechniques selon l'invention sont simples. Une chambre avec membrane, une pyrotechnique et un système d'allumage sont leurs seuls éléments constitutifs et les phénomènes physicochimiques qu'ils engendrent restent basiques.

Enfin, pour un volume de chambre donné, la grande variabilité des compositions pyrotechniques pouvant être intégrées dans les microactionneurs selon l'invention. permet d'obtenir une très gamme étendue de sollicitations. Ceci permet ainsi d'utiliser les microactionneurs selon l'invention dans un grand nombre de configurations.

10

·15

£)

25

30

On donne ci-après une description détaillée d'un mode de réalisation préféré d'un microactionneur selon l'invention ainsi que de trois modes de réalisation préférés d'un microsystème utilisant un microactionneur selon l'invention, en se référant aux figures 1 à 10.

La figure 1 est une vue en coupe axiale longitudinale d'un microactionneur selon l'invention.

La figure 2 est une vue en coupe axiale longitudinale d'une microvanne permettant de réaliser un cycle de fermeture/ouverture/fermeture et fonctionnant à partir d'un microactionneur amélioré selon l'invention.

La figure 3 est une vue en coupe axiale longitudinale d'une microvanne de fermeture fonctionnant à partir d'un microactionneur pyrotechnique tel que représenté en figure 1.

La figure 4 est une vue du dessus du clapet de fermeture de la microvanne de la figure 3.

35 La figure 5 est une vue en coupe axiale

longitudinale d'une microvanne d'ouverture fonctionnant à partir d'un microactionneur pyrotechnique tel que représenté en figure 1.

La figure 6 est une vue en coupe selon le plan VI-VI de la microvanne d'ouverture de la figure 5.

figure 7 est une vue en coupe axiale d'une micropompe utilisant longitudinale un microactionneur pyrotechnique tel que représenté ledit microactionneur n'ayant pas figure 1, fonctionné.

La figure 8 est une vue du dessus de la pièce plate solide à déplacer et appartenant à la micropompe présentée à la figure 7.

La figure 9 est une vue en coupe axiale 15 longitudinale de la micropompe de la figure 7, le microactionneur ayant fonctionné.

10

20

25

30

35

La figure 10 est une vue en coupe axiale longitudinale d'une seconde variante de réalisation d'une micropompe utilisant un microactionneur selon l'invention, ledit microactionneur ayant fonctionné.

4

3

En se référant à la figure 1, un microactionneur 1 selon l'invention comprend une chambre 2 réalisée dans en polycarbonate et ayant une support 3 cylindrique. Ledit support 3 résulte d'un empilement de feuilles en polycarbonate collées les unes aux autres. Dans tous les modes de réalisation présentés ci-dessous, cette technique d'empilement pourra être utilisée. description qui sera faite ci-après en référence à la figure 2 met plus particulièrement en avant technique. Ladite chambre 2 qui est donc délimitée par le support 3 présente une face circulaire obturée par une membrane 4 souple par exemple en latex ou en téflon, fixée par exemple par collage dans ledit support 3. Ladite chambre 2 est traversée par un fil chauffant 5

enrobé d'une couche de composition pyrotechnique 6 à base de nitrocellulose. Le diamètre du fil chauffant pourra être compris par exemple entre 10 μ m et 100 μ m.

Le mode de fonctionnement de cet actionneur 1 est le suivant. Un courant électrique est délivré dans le fil chauffant 5 dont la température s'élève jusqu'à la température d'inflammation atteindre composition pyrotechnique 6. La combustion de ladite composition 6 entraîne la production de gaz qui créent une surpression dans la chambre 2. La membrane 4 qui est ainsi sollicitée réagit en se gonflant.

Comme décrit ci-dessus, d'autres modes d'initiation peuvent bien entendu être envisagés. En effet, la charge pyrotechnique peut être déposée directement sur une 15. piste conductrice chauffante avec une épaisseur de dépôt inférieure à 200 μm.

Comme écrit dans la partie introductive de cette certaines pertes thermiques _ description, peuvent l'élément _ survenir dues à la mise en contact de 20 conducteur chauffant avec le support. Dans ce cas, la piste conductrice chauffante pourra être déposée sur la charge de façon à éviter tout contact direct entre ladite piste chauffante et le substrat sur lequel la charge est déposée. Ces pertes thermiques par conduction également être réduites par exemple pourront recouvrant une cavité creusée dans le support à l'aide de la charge. La charge sera alors par exemple sous forme de film et la piste conductrice sera directement déposée sur la charge. Dans cette configuration, les contacts directs entre la piste remarque que chauffante et le support sont nuls et ceux entre la charge et ledit support sont quasi-inexistants du fait de la présence de la cavité.

30

25

5

représente un microactionneur figure 2 La amélioré permettant d'obtenir une déformation de membrane comme décrit en référence à la figure 1 et une réduction de cette déformation. Sur la figure 2, microactionneur 7 joue le rôle d'une microvanne dans un microcircuit de fluide. Le microactionneur 7 l'invention est constitué de quatre couches superposées 71, 72, 73 et 74, dite respectivement première couche, deuxième couche, troisième couche et quatrième couche. Les deuxième, troisième et quatrième couches 72, 73, 74 10 support et sont par exemple constituent le polycarbonate. La première couche 71 est en matériau plastique et/ou élastique, par exemple en téflon ou en... latex. Sur la première couche 71 du microactionneur 7 🗸 est présente une cinquième couche 75 constituant 15 fluide. Cette cinquième couche microcircuit de constituée par le microcircuit de fluide est traversée transversalement par deux canalisations 750 et 751. Les deux canalisations 750 et 751 comportent une extrémité : 20 débouchant dans un évidement 752 formé sur la face 753 🚓 de cette cinquième couche 75, dite face inférieure, z située en vis-à-vis de la première couche 71 microactionneur 7. Les deux canalisations 750 et 751 communiquent donc par l'intermédiaire de l'évidement 752. Une première canalisation 750 constitue par exemple 25 arrivée de fluide vers l'évidement deuxième canalisation 751 constitue une sortie de fluide hors de l'évidement 752.

La première couche 71 du microactionneur constitue une membrane 710 déformable telle que celle décrite sous la référence 4 à la figure 1. La membrane 710 étant fixée sur la face inférieure 753 de la cinquième couche 75, par exemple par collage, la déformation de la membrane 710 n'est possible que dans l'évidement 752 de la cinquième couche 75. Cette déformation pourra être due par exemple à un gonflage.

30

La deuxième couche 72 est constituée d'une feuille percée transversalement de deux trous et d'épaisseur par égale à 0,5 mm. Les parois latérales d'un premier trou délimitent avec la première couche située au-dessus et avec la troisième couche 73 située au-dessous, la chambre 720 de combustion principale du microactionneur telle que décrite en référence à figure 1. Cette chambre 720 principale comporte donc la charge pyrotechnique 721, dite principale permettant d'obtenir la déformation de la membrane 710. Cette charge pyrotechnique 721 principale pourra être initiée selon l'un des modes présentés ci-dessus, c'est-à-dire à l'aide d'un fil chauffant ou d'une piste conductrice représenté(e) sur la figure 2). La principale 720 aura par exemple un diamètre de 0,8 mm. Les parois latérales d'un deuxième trou délimitent avec la première couche 71 située au-dessus et avec troisième couche 73 située au-dessous une chambre secondaire ou réservoir 722 dont le rôle sera explicité 20 gdi-dessous. Cette chambre secondaire 722 aura exemple un diamètre égal à 2 mm.

10

15

25

30

35

La troisième couche 73 est constituée d'une feuille à travers laquelle est formée une canalisation 730 en forme de U dont chacune des extrémités débouche dans une des chambres 720 et 722 de la deuxième couche 72. Cette canalisation 730 est constituée d'un canal 733 creusé sur la face de la troisième couche 73 située en vis-àvis de la quatrième couche 74 et recouvert par microactionneur quatrième couche 74 du 7. extrémité du canal 733 se prolonge perpendiculairement par un conduit 731 et 732, chacun des conduits 731 et débouchant dans une chambre 720 et 722 deuxième couche 72 du microactionneur. Cette quatrième 74 couche est constituée d'un film d'étanchéité recouvrant la canalisation 730.

. X.

10

20

25

30

35

Le conduit 731 de la canalisation 730 débouchant dans la chambre principale 720 est initialement obturé de manière étanche par exemple par un bouchon 723. communication entre les deux chambres 720 et 722 est donc impossible.

Une microvanne telle que représentée en figure 2 fonctionne de la manière suivante. Un courant électrique chauffant la le fil ou délivré dans conductrice jusqu'à ce que la température atteinte soit la charge l'inflammation de pour suffisante pyrotechnique 721 principale contenue dans la chambre principale 720. La combustion de la charge pyrotechnique 721 principale entraîne la production de gaz dans chambre principale 720 de sorte à créer une surpression 15 dans cette chambre 720. La surpression entraîne déformation de la membrane 710. La déformation de la membrane 710 en réponse à la pression des gaz n'est possible qu'en direction de l'évidement 752 formé dans la cinquième couche 75. La membrane vient donc qonfler jusqu'à venir se plaquer au fond de l'évidement 752 et ainsi s'interposer entre les deux canalisations 750 et 751. Le microcircuit de fluide est donc fermé et cette fermeture est maintenue grâce à la pression des gaz contenus dans la chambre principale 720 sur membrane 710 déformable. La pression des gaz contenus la chambre principale 720 est suffisante pour plaquer la membrane 710 au fond de l'évidement 752 et supérieure à la contre-pression exercée sur la membrane 710 par le fluide contenu dans le microcircuit 710 fond de maintenir la membrane au manière à l'évidement 752.

Le bouchon 723 obture toujours la canalisation 730 reliant les deux chambres 720 et 722. Ce bouchon 723 est par exemple constitué d'une charge pyrotechnique qui est déposée sur la troisième couche 73, devant l'entrée du

conduit 731 de la canalisation d'évacuation 730. Cette pyrotechnique peut être initiée différents modes présentés ci-dessus. L'initiation charge permet de dégager l'entrée la canalisation 730 reliant les deux chambres 720 et 722. qaz générés la combustion par de la pyrotechnique constituée par le bouchon 723 viennent s'ajouter aux gaz déjà présents issus de la combustion de la charge pyrotechnique 721 principale. La chambre secondaire 722 étant à une pression inférieure à la 10 pression régnant dans la chambre principale 720, les gaz contenus dans la chambre principale 720, c'est-à-dire ceux issus de la combustion de la charge pyrotechnique 721 principale et ceux issus de la charge pyrotechnique constituée par le bouchon 723, peuvent se répandre par 15 canalisation 730 dans la chambre secondaire. volume de la chambre secondaire 722 est suffisant pour obtenir une pression des gaz entre les deux chambres 720, 722 soit inférieure à qui la contre-pression exercée sur la membrane 710 par le fluide compris dans 2 le microcircuit. Ainsi, lors de la détente des gaz, on obtient une réduction de la déformation de la membrane 710 suffisante pour libérer les orifices formés par les canalisations 750, 751 du microcircuit de fluide. Cette déformation de la membrane 710, vers l'extérieur de 2.5 l'évidement 752, provoque l'ouverture de la vanne et donc la mise en communication des deux canalisations 750 et 751 du microcircuit de fluide.

Selon une variante de réalisation, il serait 30 également possible de purger les gaz contenus dans la chambre principale 720 directement vers l'extérieur du dispositif en mettant la chambre principale 720 en communication avec l'air libre. Selon cette variante, la membrane 710, si elle est élastique, revient dans sa position initiale.

Selon l'invention, l'initiation de la charge pyrotechnique constituant le bouchon 723 peut être réalisée sur commande d'un opérateur et/ou lorsqu'une pression seuil est atteinte dans la chambre principale 720.

5

35

Selon l'invention, une autre charge pyrotechnique 724, dite secondaire, peut être placée dans l'une des chambres, principale 720 ou secondaire 722. Sur la figure 2, la charge pyrotechnique secondaire 724 est placée dans la chambre secondaire 722. Cette charge pyrotechnique 724 pourra être initiée selon l'un des modes présentés ci-dessus, c'est-à-dire à l'aide d'un fil chauffant ou d'une piste conductrice.

Selon l'invention, après la mise en communication des deux chambres 720 et 722, l'initiation de cette nouvelle charge pyrotechnique 724 va créer surpression de gaz à l'intérieur des deux chambres 720 et 722, désormais communicantes. Cette surpression de gaz à l'intérieur des deux chambres 720 et 722 provoque de la membrane La nouvelle déformation 20 une déformation de la membrane 710 n'est possible qu'au niveau de l'évidement 752 créé dans la cinquième couche membrane se gonfle donc à l'intérieur de La l'évidement sous la pression des gaz jusqu'à venir se plaquer dans le fond de l'évidement 752 et obturer 25 l'extrémité des canalisations 750 et 751 débouchant dans l'évidement 752. La pression des gaz à l'intérieur des deux chambres 720, 722 est à nouveau suffisante pour déformer le membrane 710 et supérieure à la contrepression exercée sur la membrane 710 par le fluide 30 contenu dans le microcircuit.

Selon l'invention, les charges pyrotechniques 721 et 724, principale et secondaire, utilisés devront être disposés dans les chambres en quantité suffisante pour permettre une déformation de la membrane et éviter une

détérioration du matériel. Elles seront par exemple déposées sur la troisième couche 73 et initiées selon l'un des modes présentées ci-dessus.

5

10

15

La masse de la charge pyrotechnique 721 principale sera fonction du volume de la chambre principale 720 laquelle elle se trouve, du volume nécessaire à la déformation de la membrane 710 et de la contre-pression exercée sur la membrane 710 par fluide contenu dans le microcircuit. De même, la masse de la charge pyrotechnique 724 secondaire sera fonction du volume des deux chambres 720 et 722, de la masse de la charge pyrotechnique 721 principale ainsi que de la masse de la charge pyrotechnique constituant le bouchon 723. Ces deux charges ainsi que celle constituant le bouchon 723 sont déposées sur la troisième couche par , exemple chacune sur une cavité distincte pour éviter les pertes thermiques par conduction.

Selon l'invention, il est également possible de prévoir un certain nombre d'autres chambres, du type de 20 la chambre secondaire 722, reliées à la principale 720 par une canalisation initialement obturée par une charge pyrotechnique, ce nombre dépendant du nombre de cycle fermeture/ouverture que l'on souhaite réaliser. Le volume de ces chambres devra être croissant 25 de manière à pouvoir toujours obtenir l'ouverture de l'une d'elles, une pression des gaz dans toutes les chambres communicantes qui soit inférieure à la contre-pression exercée sur la membrane 710 par le fluide contenu dans le microcircuit. Les masses des 30 charges pyrotechniques, contenues dans les chambres et permettant d'obtenir, après une ouverture du microcircuit, une nouvelle déformation de la membrane 710, devront également être croissantes de manière à pouvoir toujours générer la quantité nécessaire de gaz 35 pour obtenir, dans les chambres communicantes,

pression suffisante pour provoquer la nouvelle déformation de la membrane 710 et supérieure à la contre-pression exercée sur la membrane 710 par le fluide contenu dans le microcircuit.

5 En se référant à la figure 3, une microvanne fermeture 10 est réalisée dans un support polycarbonate et comprend un microactionneur 1 analogue à celui décrit en référence à la figure 1 et situé à microcircuit de fluide d'un 11. Ce microcircuit de fluide 11 comporte une canalisation 12 10 rectiligne traversant une chambre cylindrique 14 située dans le prolongement de la chambre cylindrique 2 microactionneur 1, et ayant approximativement le même diamètre, les deux chambres 2,14 étant séparées l'une de 15 , l'autre par la membrane 4 du microactionneur chambre 14 qui est traversée par la canalisation 12 est remplie de fluide et contient un clapet 15 de fermeture. En se référant à la figure 4, le clapet 15 est constitué par une pièce solide plane percée transversalement d'un Deux branches 20 circulaire. 18 perpendiculaires solidaires de la pièce solide suivent deux diamètres du A l'intersection de ces deux branches placée une pièce arrondie 16. Le fluide peut circuler entre la membrane 4 et la canalisation 12 en passant entre les branches de la pièce solide supportant 25 pièce arrondie 16. Ladite pièce 16 arrondie qui est réalisée en matériau souple, comme du caoutchouc, n'est donc pas en contact direct avec la membrane 4. Le volume de la chambre 2 est de 0,3 mm³ et la masse, de la charge 30 pyrotechnique 6 est de 0,5 μ q.

Le mode de fonctionnement de cette microvanne 10 de fermeture est le suivant. La mise à feu de la charge pyrotechnique 6 entraîne une surpression dans la chambre 2 qui provoque alors le déplacement en translation du clapet 15 dans la chambre 14 remplie de fluide. Ce

déplacement s'effectue jusqu'à ce que la pièce souple 16 vienne s'encastrer dans la canalisation 12 interrompant la circulation de fluide. La partie de la canalisation destinée à recevoir la pièce souple 16 est légèrement évasée de façon à assurer une fermeture étanche de la canalisation. Une fois la combustion de la charge pyrotechnique 6 terminée, le clapet 15 ne revient pas à sa position initiale, puisque la chambre 2 définit un espace hermétique.

10 Selon l'invention, une évacuation des gaz vers l'extérieur ou vers une chambre secondaire du type de celle décrite en référence à la figure 2 peut également être envisagée pour ce mode de réalisation. Dans ce cas, comme dans la microvanne représentée en figure 15 l'évacuation des gaz vers l'extérieur du support ou la détente des gaz provoquée par la mise en communication de la chambre principale 2 et d'une chambre secondaire provoquera, sous la pression du fluide contenu dans le microcircuit, une réduction suffisante de la déformation la réouverture 4 ainsi 2, de membrane et de la canalisation 12. Dans le cas où l'évacuation des gaz est effectuée vers une chambre secondaire, comme dans le mode de réalisation décrit en référence à la figure 2, une seconde charge pyrotechnique pourra être prévue à l'intérieur de l'une des chambres de manière à obtenir 25 après son initiation, une nouvelle déformation de 4. L'initiation de cette seconde pyrotechnique permet de créer une nouvelle surpression chambres les deux en communication 30 d'obtenir une nouvelle déformation de la membrane 4. Cette nouvelle déformation lieu aura jusqu'à l'encastrement de la pièce arrondie 16 dans la partie évasée de la canalisation 12 pour l'obturer de nouveau. Avec ces modifications, la microvanne 10 sera apte à réaliser un cycle de fermeture/ouverture/fermeture de la 35 canalisation 12.

Comme décrit ci-dessus, pour cette microvanne 10, il est également possible de prévoir un certain nombre d'autres chambres du type de la chambre secondaire 722, du de cycles dépendant nombre ce nombre fermeture/ouverture que l'on souhaite réaliser.

5

10

25

30

35

à la figure 5, une microvanne référant En réalisée dans un support est d'ouverture 20 polycarbonate et comprend un microactionneur 1 analogue à celui décrit au paragraphe relatif à la figure 1 et situé à proximité d'un microcircuit de fluide. proximité immédiate dudit microactionneur et plus 1 particulièrement de sa membrane 4, est placée une polycarbonate solidaire adu flexible en lamelle 21 15 support fait du même matériau. En se référant à la figure 6, la lamelle flexible 21 est une pièce plate d'épaisseur constante, présentant un corps arrondi 22 prolongé par une partie 23 allongée plus étroite ayant qune extrémité arrondie. La lamelle 21 est solidaire du support par l'intermédiaire d'une languette 24, de plus épaisseur. Cette languette 24 relie plus précisément ledit support à l'extrémité du corps arrondi 22 de la lamelle 21, la plus éloignée de l'extrémité arrondie de la partie 23 plus étroite qui la prolonge. L'extrémité arrondie de ladite partie étroite 23 porte une protubérance 25 souple de forme approximativement hémisphérique, la dite protubérance 25 obturant une canalisation 26. L'effort nécessaire au maintien l'étanchéité, même en cas de contre-pression due au fluide de la canalisation 26, est obtenu par une flexion initiale de la lamelle 21.

Le mode de fonctionnement de cette microvanne 20 d'ouverture est le suivant. La mise à feu de la charge pyrotechnique 6 entraîne une surpression dans la chambre 2 qui provoque alors le gonflement de la membrane 4 qui

lamelle 21 flexible. en appui contre la membrane 4 gonflée est représentée en pointillés sur la figure 5. Les forces de pression exercées sur lamelle 21 provoquent son pivotement autour 24 qui la relie au support, permettant l'ouverture de la canalisation 26 initialement obturée par la protubérance 25 de ladite lamelle 21. Durant son demeure rigide sans lamelle 21 déplacement, la déformer et joue donc le rôle d'un clapet pivotant.

10 Selon l'invention, une évacuation des gaz vers l'extérieur ou vers une chambre secondaire du type de celle décrite en référence à la figure 2 peut également être envisagée pour ce mode de réalisation. Dans ce cas, comme dans la microvanne représentée en figure l'évacuation ou la détente des gaz provoquera une 15 réduction de la déformation de la membrane 4 et donc . dans ce cas, à l'inverse de la microvanne présentée en préférence à la figure 3, une nouvelle fermeture de la dans le mode canalisation 12. De même, comme 2º ... réalisation de la figure 2 et de la figure 3, une seconde charge pyrotechnique située dans la chambre secondaire formée dans le support, pourra être initiée afin d'obtenir une nouvelle déformation de la membrane 4. Cette nouvelle déformation de la membrane provoque réouverture de la canalisation 26. 25 modifications, la microvanne 20 sera apte à réaliser un ouverture/fermeture/ouverture la de canalisation 26.

Comme décrit ci-dessus, pour cette microvanne 20, 30 il est également possible de prévoir un certain nombre d'autres chambres du type de la chambre secondaire 722, ce nombre dépendant du nombre de cycles ouverture/fermeture que l'on souhaite réaliser.

5

35

En se référant à la figure 7, une micropompe 40 à microactionneur 60 comprend un dépression 61 support réalisé dans un l'invention, polycarbonate, par exemple par empilement et collage de feuilles, et comportant une membrane souple 62 située dans un espace annulaire 63 assimilable à une gorge. De façon plus précise, ladite membrane 62 tapisse le fond de la gorge 63 en étant fixée à ladite gorge 63 au niveau de sa partie supérieure. Une charge pyrotechnique est située dans un espace annulaire assimilable à une 10 petite dimension que celle gorge de plus laquelle est située la membrane 62 et positionnée par rapport à celle-ci 63 de façon concentrique, les deux gorges communiquant entre elles par quatre ouvertures régulièrement espacées sur une paroi circulaire séparant 15 gorges. Ľа gorge enfermant deux pyrotechnique est enfouie dans le support 61 alors que la gorge 63 qui est tapissée par la membrane 62 souple est ouverte à sa partie supérieure. Une feuille 64 du support 61 en polycarbonate coiffe ladite gorge 63. De 20 l'autre côté de la feuille 64 est ménagé, dans le support 61, un espace libre 65 cylindrique dont le diamètre est supérieur à celui de ladite feuille 64, ledit espace 65 possédant deux évents 66. La feuille 64 est recouverte d'une membrane élastique 67, de forme 25 circulaire, et de diamètre supérieur à celui de l'espace libre 65 situé au delà de ladite feuille 64. Ladite membrane élastique 67 est fixée dans ledit espace libre 65, dans sa partie la plus proche de la feuille 64. Une canalisation 68 de fluide, creusée dans le support 61 au 30 niveau de la partie centrale de la gorge contenant la charge pyrotechnique, débouche dans l'espace libre 65 dudit support 61.

En se référant à la figure 8, ladite feuille 64 est découpée de sorte qu'elle est constituée par une bande

annulaire 80 plate, périphérique, reliée à un disque plat central 81 au moyen de quatre brins déformables 82 forme de s. Le disque central 81 intégralement la gorge annulaire 63. Entre ledit disque plat central 81 et la bande annulaire périphérique 80 subsiste un espace annulaire vide 83.

Le mode de fonctionnement de ce type de micropompe à dépression est le suivant. En se référant aux figures 7, 8 et 9, la combustion de la charge pyrotechnique engendre des gaz qui envahissent, par les ouvertures, la gorge 63 externe tapissée par la membrane souple 62 qui, aussitôt, entame une phase retournement pour finir par émerger de ladite gorge 63 laquelle elle se trouvait, sous la forme d'un bourrelet pneumatique 69 représenté en figure 9. formation de ce bourrelet 69 entraîne le déplacement du disque 81 de la feuille 64. Le déplacement dudit disque 81 est rendu possible grâce aux quatre brins déformables 82 en forme de S qui se tendent sans se rompre pour 20 "maintenir une liaison avec la bande annulaire 80. Ledit déplacement induit une aspiration de fluide l'espace que la membrane élastique 67 en s'éloignant du support 61. La membrane élastique assure une bonne étanchéité de l'espace dans lequel est aspiré le fluide. L'air de l'espace situé derrière la membrane élastique 67 s'évacue par les deux évents 66 de l'espace libre 65 dont le volume ne cesse de décroître.

10

15

25

30

35

En se référant à la figure 10, une seconde variante réalisation d'une micropompe 100 utilisant microactionneur selon l'invention ne diffère la micropompe décrite ci-dessus qu'au niveau de la feuille 102 et de la membrane 101 qui la recouvre. En effet, la feuille 102 se présente sous la forme d'un disque plat élargi dont le diamètre est sensiblement égal à l'espace libre cylindrique correspondant à celui désigné

par le repère 65 sur la figure 7 et situé de l'autre côté de ladite feuille 102. Ledit disque 103 est relié au support 104 au moyen de quatre brins déformables 105 en forme de S. De cette manière, la membrane 101 qui recouvre la feuille 102 est fixée dans ledit espace qu'elle de sorte cylindrique, intégralement ledit espace, aussi bien le fond que la paroi latérale interne. Ladite membrane 101 est fixée dans ledit espace au niveau de sa paroi latérale interne à sa partie la plus éloignée de ladite feuille 102. Le principe de fonctionnement d'une telle micropompe 100 est analogue à celui décrit pour la première variante. L'avantage technique octroyé par une telle configuration est un gain de volume de l'espace dans lequel est aspiré le fluide, puisque cet espace est sensiblement celui qui que le avant 102 au-delà de la feuille existe microactionneur n'ait fonctionné.

10

15

25

30

35

Selon l'invention, une évacuation des gaz vers l'extérieur ou vers une chambre secondaire du type de 20 acelle décrite en référence à la figure 2 peut également aêtre envisagée dans ces deux variantes de micropompe 40 et 100. Dans ce cas, une canalisation relie la chambre annulaire 63 à une chambre secondaire. La canalisation lors de la première déformation de est obturée l'aspiration đu fluide. Selon créant membrane 62 l'invention, l'évacuation des gaz vers l'extérieur ou la détente des gaz provoquée par la mise en communication de la chambre annulaire et de la chambre secondaire provoquera le dégonflement de la membrane 62 et donc une réduction de sa déformation. De même, comme dans le mode figure 2, dans le réalisation de la l'évacuation d'au moins une partie des gaz est effectuée seconde secondaire, une chambre une pyrotechnique pourra être prévue à l'intérieur de l'une des chambres de manière à obtenir après son initiation,

une nouvelle déformation de la membrane 62. L'initiation de la seconde charge pyrotechnique permet de créer une nouvelle surpression dans les deux chambres en communication et donc d'obtenir un nouveau gonflement de la membrane 62. Le gonflement de la membrane 62 induit une nouvelle aspiration de fluide dans l'espace que la membrane élastique 67 crée en s'éloignant du support 61. Avec ces modifications, la micropompe 40 et 100 sera apte à réaliser deux aspirations successives de liquide.

Comme décrit ci-dessus, pour ces deux variantes de micropompe 40 et 100, il est également possible de prévoir un certain nombre d'autres chambres du type de la chambre secondaire 722, ce nombre dépendant du nombre d'aspirations que l'on souhaite réaliser.

Revendications

25

- Microactionneur (1,60,7) comprenant une 1. (2,63,720), dite principale, réalisée dans un support contenant une charge pyrotechnique et solide (3) (6,721), dite principale, ladite chambre (2,63,720) principale étant hermétique et délimitée d'une part par des parois solides du support et d'autre part par une membrane (4,62,710) déformable, de sorte que les gaz émis par la combustion de la charge pyrotechnique (6, 10 721) principale permettent d'accroître le volume de ladite chambre (2,63, 720) principale par déformation de ladite membrane (4,62, 710), tout en maintenant intactes les parois solides de la chambre (2,63, 720) principale, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens d'évacuation 15 des gaz de la chambre (720) principale.
- ,2. Microactionneur (1, 60, 7) selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens d'évacuation des gaz 20 ...sont actionnables sur commande.
 - 3. Microactionneur (7) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens d'évacuation des gaz d'évacuation (730)une canalisation comportent débouchant à une extrémité dans la chambre principale (720) et à une autre extrémité vers l'extérieur du initialement étant canalisation (730) la support, obturée lors de la déformation de la membrane (710), les moyens d'évacuation comportant également des moyens d'ouverture de la canalisation (730), actionnés pour permettre l'évacuation des gaz par la canalisation (730) de la chambre principale (720) vers l'extérieur du support.
- 35 4. Microactionneur (7) selon la revendication 1 ou 2,

caractérisé en ce que les moyens d'évacuation des gaz comportent au moins une canalisation (730) d'évacuation une extrémité dans la chambre à principale et à une autre extrémité dans une autre secondaire, hermétique, (722),dite d'évacuation étant initialement canalisation (730)obturée lors de la déformation de la membrane (710), les d'évacuation comportant également des d'ouverture de la canalisation (730), actionnés pour permettre l'évacuation des gaz par la canalisation (730) 10 de la chambre (720) principale vers la chambre (722) secondaire.

- 5. Microactionneur (7) selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que la canalisation (730) d'évacuation est obturée par un bouchon (723).
- Microactionneur (7) selon la revendication 5, caractérisé en ce que le bouchon (723) est constitué
 d'une charge pyrotechnique.
 - 7. Microactionneur selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé en ce qu'une autre charge pyrotechnique, dite charge pyrotechnique (724) secondaire, est logée dans l'une des deux chambres (720, 722).

25

- 8. Microactionneur selon la revendication 7, caractérisé en ce que chacune des charges pyrotechniques (6,721,723,724) est déposée sur une piste conductrice chauffante avec une épaisseur de dépôt inférieure à 200µm.
- 9. Microactionneur selon la revendication 7 ou 8,
 35 caractérisé en ce que chacune des charges pyrotechniques

- (721, 724), principale ou secondaire, a la forme d'un film recouvrant une cavité creusée dans le support (3).
- 10. Microactionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le support est constitué d'un empilement de plusieurs couches (71,72,73,74).
- 11. Microactionneur selon l'une quelconque des revendications 6 à 10, caractérisé en ce que les charges pyrotechniques (6,721,723,724) sont constituées par une composition à base de nitrocellulose.
- 12. Microactionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que le volume de la chambre (2,63, 720) principale est inférieur à 1 cm³.
- 13. Microactionneur selon la revendication 12,
 20 caractérisé en ce que la densité de chargement qui est
 le rapport de la masse de la charge pyrotechnique (6,
 721) principale sur le volume de la chambre (2,63, 720)
 principale est compris entre 0,01 μg/mm³ et 0,1 mg/mm³.
- 25 14. Microactionneur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la membrane (62) est souple et repliée (62) dans ladite chambre (63), ladite membrane (63) étant apte à se déplier sous l'effet des gaz émis par la charge pyrotechnique (6).

- 15. Microactionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que la membrane (4,62,710) est en téflon.
- 35 16. Microsystème incluant un microactionneur (1,60)



conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce qu'il comporte une pièce solide, la déformation de la membrane (4,62) provoquant le déplacement de la pièce solide (15,21,64).

5

17. Microsystème selon la revendication 16, caractérisé en ce que la pièce solide (15) pivote sous l'effet des gaz de combustion et vient obstruer une canalisation de fluide (12).

10

15

20

25

30

35

- 18. Microsystème incluant un microactionneur (60) conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que
- i) une membrane souple (62) est située dans un espace annulaire (63) assimilable à une gorge et constituant la chambre principale,
 - ii) la charge pyrotechnique est située dans un espace annulaire assimilable à une gorge de plus petite dimension que celle dans laquelle est située la membrane souple (62) et positionnée de façon concentrique par rapport à celle-ci, les deux gorges communiquant entre elles par au moins une ouverture,
 - iii) une pièce solide plate (64) vient en appui contre le support (61) en coiffant l'espace annulaire (63) dans lequel est situé la membrane souple (62), ladite pièce (64) étant elle-même recouverte par une membrane élastique (67) et obstruant une canalisation de fluide (68),

de sorte que les gaz émis par la combustion de la charge entraînent le déploiement de la membrane souple (62) située dans l'espace annulaire (63) et provoquent le déplacement de la pièce plate (64), en induisant une aspiration de fluide dans l'espace que la membrane élastique (67) crée en s'éloignant du support (61).

- 19. Microsystème incluant un microactionneur conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que la membrane (4) se déforme sous l'effet des gaz de combustion pour venir obturer une canalisation de fluide.
- 20. Procédé de mise en oeuvre d'un microactionneur tel que défini dans la revendication 3 ou 4, pour obtenir une fermeture ou une ouverture d'un microcircuit de fluide, suivie respectivement d'une ouverture ou d'une fermeture du microcircuit de fluide.
- 15 21. Procédé de mise en oeuvre d'un microactionneur tel que défini dans la revendication 7, pour obtenir une fermeture ou une ouverture d'un microcircuit de fluide, suivie respectivement d'une ouverture ou d'une fermeture du microcircuit de fluide, suivie respectivement d'une 20 nouvelle fermeture ou d'une nouvelle ouverture du microcircuit de fluide.

25

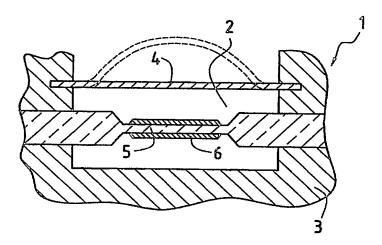


FIG.1

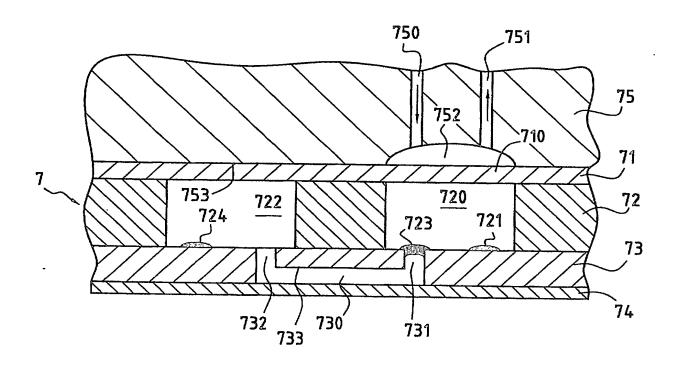


FIG.2

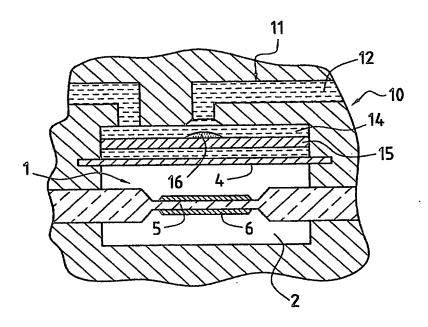
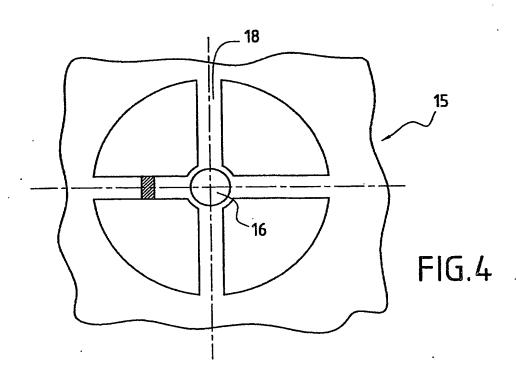
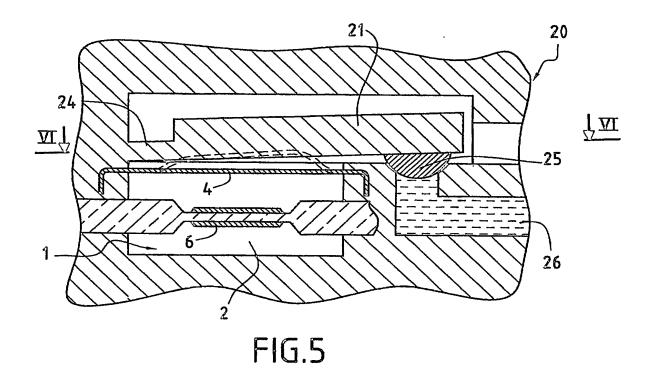


FIG.3





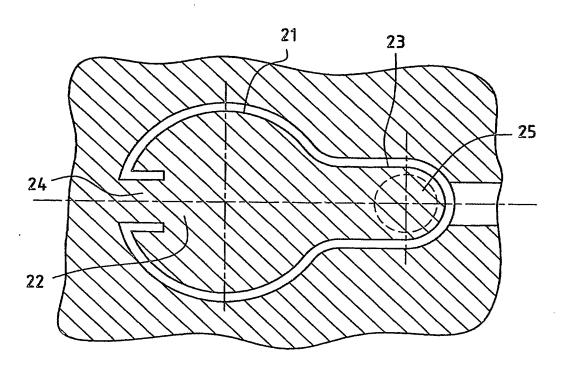
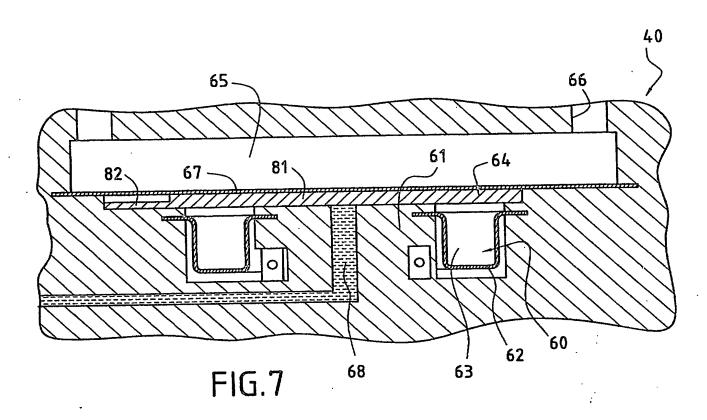
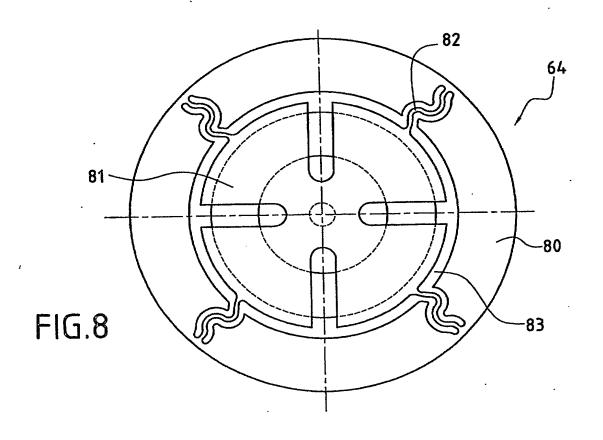
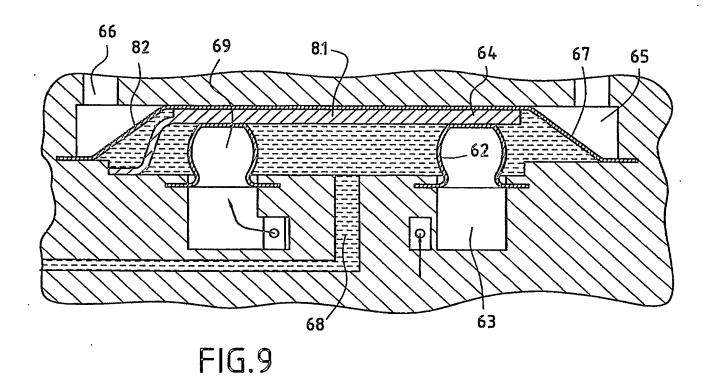


FIG.6







101 105 103 102 102 FIG.10







Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

PG 10206

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

5800 Paris Cedex 05 éléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	08 113 W /260899			
Vos références pour ce dossier (facultatif)		B.1201-P1/6				
	REMENT NATIONAL	10214459				
TITRE DE L'INVE	NTION (200 caractères ou es	paces madmum)				
Microactionneur	pyrotechnique double effe	t pour microsystème et microsystème utilisant un tel microactionneur				
LE(S) DEMANDI	EUR(S):					
SNPE	BIOM	ERIEUX				
12, Quai Henri	IV Chem	in de l'Orme	•			
75004 - PARIS	69280 FRA1) - MARCY L'ETOILE				
FRANCE	I KAI	NOD.	* •			
			•			
		THE THE STATE OF THE STATE OF	trais Inventaire			
DESIGNE(NT) utilisez un form	EN TANT QU'INVENTEUR nulaire identique et numé	(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de rotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).	CI DIS III VOILEGUI V			
Nom		BROYER				
Prénoms		Patrick				
Adresse	Rue	Le Parc du Ferrier Rue des Maires André				
	Code postal et ville	01700 BEYNOST				
Société d'appart	enance (facultatif)	BIOMERIEUX	BIOMERIEUX			
		COLIN				
Nom Prénoms		Bruno				
Adresse	Rue	23, Chemin des Garennes				
Autesse	Code postal et ville	69280 MARCY L'ETOILE				
Société d'appartenance (faculiatif)		BIOMERIEUX				
Nom		ROLLER				
Prénams		Denis				
Adresse	Rue	9, Villa du Gamay				
	Code postal et ville	91590 LA FERTE ALAIS				
Société d'appartenance (facultatif)		SNPE				
DATE ET SIGN DU (DES) DER OU DU MAND (Nom et quali	IATURE(S) MANDEUR(S) ATAIRE té du signataire)	15 NOV. 2002 Mahy 6.				

La loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PCT Application PCT/FR2003/003404